

## 出展のご案内

本年は通常の半導体前工程用だけでなく、中工程と呼ばれるファンアウト工程にも対応可能な PLP パネル搬送口ボットを展示させて頂きます。ロングリーチの半導体口ボットをベースに小 footprint でコンパクトなパネルのクリーン搬送を実現しています。

またローツエ独自開発した距離センサー、加速度センサーの使用例をパネル展示します。自動化装置の長期間使用による位置ずれの検知によりウェハスクランチ等の問題を防ぐ予測検知及び衝突等の異常検知目的に使用可能です。またオートティーチング等への応用も可能です。

エンドユーザからの窒素バージの次世代の更なる要望に対応する為、ローツエ独自の N2 マイクロエンバイロンメントタイプの N2 ソリューションを一部実機と共にパネル展示します。フルタイプの N2 EFEM の懸念点である、高イニシャルコスト、高ランニングコスト、コントamination、温度上昇のリスクを、ローツエ特許の N2 シャッタドア、N2 アンブレラタイププロボットエンドエフェクター（第2世代）により解決するソリューションです。

装置メーカー様向けソリューションの骨格となる真空プラットフォームも、シームレスに安定してかつ導入し易い制御を提供する米国 Cimetrix 社製品の CIM Control Framework(TM) をベースとした装置制御ソフトウェアと共にトータルソリューションを提供します。ローツエ独自開発の真空チャンバ表面処理技術 RM 処理もデータ展示します。ローツエ独自の真空チャンバの表面仕上げ、表面処理により、低アウトガス、低パーティクル、短時間真空ポンピング時間を達成します。

## 出展製品

### パネル搬送口ボット RR759

ブームアーム構造のロボットにより低最小旋回半径かつロングリーチを両立させています。ディスプレイパネル搬送用のロボットではなく、主に半導体中工程、ファンアウトプロセスでの PLP での使用を想定しています。軽量コンパクトでありながらロングリーチ、かつ高いクリーン性能を保持しています。



### 大気用搬送口ボット RR757

全軸 ABS エンコーダ仕様のステッピングモータを搭載したスカラ型ロボットです。走行軸無しで 2 ポートにアクセスが可能です。



### N2局所バージによるN2製品

EFEM 全体をバージする事なく、ローツエ独自（特許申請中）の N2 アンブレラによるロボットバージ、N2 シャッタータイプロードポート、N2 ブリアライナ技術により、安全 / 安価でコンパクトな局所バージ搬送システムを提案します。



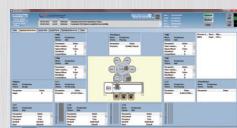
### 真空プラットフォーム・真空口ボット / 真空用極低放出ガス表面加工処理「RM処理」

RORZE の真空搬送システムは、真空プラットフォーム、真空口ボット、真空アライナ、そして極低放出ガス表面処理加工などの独自技術でシステムが構成されており、高度な位置再現性、信頼性の高い真空隔壁能力、そして放出ガスを極限まで抑えたクリーンな搬送システムであることが最大の特徴です。また、お客様のニーズに合わせた装置構成を組み合わせることで、シンプルで高性能な真空搬送システムを実現しています。



### CIMControlFramework / CIMPortal Plus

CIMControlFramework: 装置制御のためのソフトウェアフレームワーク  
CIMPortal Plus: 装置メーカー様のための EDA/Interface A ソリューション



## ハッピーアワーのお知らせ

12.12(木)16:00 - 17:00 当社ブースにて実施

ローツエの地元、神辺に蔵を構える 1910 年創業の蔵元「天寶一」のお酒をはじめとし、厳選した広島県と熊本県のお酒を多数ご用意しております。

ぜひ、美味しいお酒をお楽しみください。



昨年(振舞い酒)の様子

**RORZE**

084-960-0001 <https://www.rorze.com/> sales@rorze.com

〒720-2104 広島県福山市神辺町道上 1588-2